



元気、
美味しい、
暮らしやすい
ENERGY OF PEACE
ひろしま

報道関係者各位

資料提供

令和8年7月1日
課名 半導体産業課
担当者 吉原
電話 内線 3308
電話 082-513-3308

マイクロン広島工場拡張起工式が開催されます

2025年9月、マイクロンメモリジャパン株式会社による広島工場への約1.5兆円の投資が発表されました。この度、同社において、この投資に伴う広島工場拡張の起工式が開催されます。

マイクロン広島工場の拡張は、将来のAIイノベーションを支える取組において新たな礎となるものであり、広島を起点とした、マイクロンの日本における新たな章の幕開けを象徴する重要な節目ともなります。

この起工式には、横田知事や赤澤経済産業大臣をはじめ、多くの関係者が出席する予定です。報道機関の皆様にはぜひ取材にお越しくください。

1. スケジュール（予定）

開催日時：令和8年7月4日（土）11時30分～14時30分（予定）

時間	内容	取材可否	知事参加
①11:30～12:15	マイクロン広島工場拡張起工式（※2）	可	○ （挨拶）
②12:20～12:35	クリーンルーム視察	不可	—
③12:45～13:00	鍍入れ式（※2） ※雨天により中止の可能性があります	可	○
④13:10～13:50	意見交換等	不可	○
⑤13:50頃 ※1	赤澤大臣ぶら下がり会見 （終了後）経済産業省 事後ブリーフィング	可	—
⑥14:15頃 ※1	横田知事、高垣東広島市長によるぶら下がり会見	可	○

※1 時間は変更になる可能性があります。

※2 ①、③の詳細はマイクロンメモリジャパンからの案内（別紙）を参照ください。

2. 取材要領

（全体受付）

集合時間 9:30

受付場所 マイクロンメモリジャパン株式会社広島工場 北門
（広島県東広島市吉川工業団地 7-10）

（⑤ぶら下がり会見受付）

集合時間 13:00～13:30 ※ぶら下がり会見からの参加は不可です

集合場所 A棟2階206会議室前

（⑥ぶら下がり会見受付）

集合時間 ⑤終了後～14:15 ※ぶら下がり会見からの参加は不可です

集合場所 A棟2階206会議室前

3. その他

注意事項及び取材登録方法については、2026年6月30日に経済産業省より発表の「プレスへのお知らせ」（赤澤大臣が広島県に出張します）をご参照ください。

【注意：記事制限付き】現在、各方面と調整を行っているところであり、本出張については、別途発表があるまで、記事にしないで下さい。

赤澤大臣が広島県に出張します

国会等の了解が得られ、かつ、各方面の調整が円滑に行われることを前提に、赤澤大臣が広島県に出張します。

1. 日時 2026年7月4日（土）

2. 内容

マイクロン広島工場の拡張は、将来のAIイノベーションを支える取組において新たな礎となるもので、広島を起点とした、マイクロンテクノロジー社の日本における新たな章の幕開けを象徴する重要な節目ともなります。今回、広島工場拡張の起工を記念し、横田広島県知事、高垣東広島市長らとともに起工式に参加します。また、マイクロン広島工場の視察、進捗状況等についての意見交換を行います。

3. スケジュール（予定）

- ①11:00～11:25 マイクロンテクノロジー社との意見交換【取材不可】
- ②11:30～12:15 マイクロン広島工場拡張起工式【フルオープン】
- ③12:20～12:35 クリーンルーム視察【取材不可】
- ④12:45～13:00 鍬入れ式【フルオープン】※雨天により中止の可能性があります
- ⑤13:10～13:50 意見交換等【取材不可】
- ⑥13:50 メド 赤澤大臣ぶら下がり会見【フルオープン】

※時間は変更になる可能性があります。

※②、④の詳細はマイクロンテクノロジー社からの案内（別紙）を参照ください。

※経済産業省からの事後ブリーフィング終了後に横田知事と高垣市長によるぶらさがり記者会見も予定されています。

4. 取材要領

②起工式、⑥ぶら下がり会見 共通

（全体受付）

集合時間 9:30

受付場所 マイクロンメモリジャパン株式会社 北門

（広島県東広島市吉川工業団地 7-10）

（⑥ぶら下がり会見受付）

集合時間 13:00～13:30 ※⑥ぶら下がり会見からの参加は不可です

集合場所 A棟2階206会議室前

<注意事項>

- ・途中入場、途中退場は不可となりますので、必ず9:30に集合いただき、10:00～マイクロン主催の報道関係社向け説明会にご参加ください。②起工式や⑥ぶら下がり会見のみの参加はできませんのでご注意ください。

- ・⑥のムービー（ENG カメラ）撮影については、前行程（④鍍入れ式）からの連続した取材が困難なため、取材希望者の中から代表撮影とさせていただきます。（ENG 代表社は②起工式終了後に⑥ぶら下がり会見会場に移動いただきます。）
 - ・身分証明書を必ず携帯してください。また、自社腕章を必ず着用ください。
 - ・セキュリティの観点から金属探知、手荷物検査を実施します。ご了承ください。
 - ・機密情報セキュリティの関係上、施設ご来館時に携帯電話のカメラにステッカーを貼らせていただきます。また、通信機能のないカメラをご持参願います。
 - ・会場への入退室、カメラ撮りのタイミングは指示に従ってください。
 - ・開始時間が早まる場合があります。早めに集合してください。
 - ・自家用車・社用車で来られる方は、以下に御留意ください。
 - (1) 事前に車種・車番の御登録をお願いします。タクシーでお越しの場合はその旨御登録ください。
 - (2) 駐車スペースについては、マイクロンメモリジャパン株式会社敷地内にてマスク専用駐車スペースを設けておりますので、誘導に従って、そちらに駐車をお願いいたします。
- ※なお、①マイクロンテクノロジー社との意見交換について、取材は不可とさせていただきますが、経済産業省提供として、写真データの共有を検討しています。なお、写真データを共有させていただく場合は、⑥に参加される方のみとさせていただきます。

5. 取材登録方法

- ・取材には、セキュリティの関係上、事前登録が必要です。取材を希望される方は、登録期限までに下記 URL から御登録ください。当日は、事前登録のない方はいずれの会場にも入場できません（当日来られなくなった方の代理出席も受け付けません）ので、御注意ください。
- ・御登録いただいた内容は、訪問先等関係機関に提供させていただく場合がありますので御了承ください。
- ・本出張の取材を希望される方は全員、マイクロンテクノロジー社からの案内（別紙）に従い、別 URL から登録をお願いいたします。その上で、⑥ぶら下がり会見の取材を希望される方は以下の登録もお願いします（⑥ぶら下がり会見の取材には上記 2 つの登録が必要となりますので、手続をお忘れなくお願いします。）。

【登録先 URL】

<https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/koho-houdou/2026micron>

【登録期限】 2026 年 7 月 1 日（水） 16:00

6. 事前ブリーフィング

日時：2026 年 6 月 30 日（火） 17:00 メド

場所：対面及び Teams の併用で行います。

対面を御希望の方は、本館 10 階西 2～3 記者会見室にお集まりください。

Teams を御希望の方は、下記 URL から御参加ください。

(URL) <https://teams.microsoft.com/meet/44014042498292?p=0GEN382Kctf5jWff1j>

説明者：商務情報政策局 情報産業課 デバイス・半導体戦略室長 清水 英路

資料：資料がある場合、チャットに URL を案内します。

<Teams でのブリーフィング参加にあたっての注意事項>

- 上記 URL にアクセス後、マイクとカメラをオフにして「今すぐ参加」を押してください。なお通信環境により視聴できないこともありますので御了承ください。

- 御質問の際は、対面による参加者の質疑終了後に、以下の手順でお願いします。
 - ①teamsの挙手の機能、または、「会議チャット」におけるメッセージにより、御質問がある旨の意思表示をお願いします。
 - ②司会者から指名されましたら、ミュートを解除（マイクの斜線が消えていることを確認）してから、社名・氏名を述べた上で、御質問内容を御発言ください。
 - ③御自身の質疑が終わりましたら、マイクをミュートにしてください。

7. 事後ブリーフィング

日時：2026年7月4日（土）14:00メド（ぶら下がり会見終了後）

場所：A棟2階206会議室（ぶら下がり会見と同じ場所）

説明者：商務情報政策局 情報産業課長 南部 友成

商務情報政策局 情報産業課 デバイス・半導体戦略室長 清水 英路

8. 内容に関するお問い合わせ

商務情報政策局 情報産業課

担当者：齋藤、和田、毛利、五味、浦浜 TEL：03-3501-6944（直通）

（取材について）

大臣官房 広報室

担当者：河田、森野、高橋 TEL：03-3501-2857（直通）

経済産業記者会、経済産業省ペンクラブ、広島県庁県政記者クラブ、東広島市記者クラブ他に貼り出し
--

(親展) ※注意：記事制限付き【7月4日(土)開催】マイクロン、広島工場拡張 起工式取材のご案内

【注意：記事制限付き】現在、各方面と調整を行っているところであり、赤澤大臣の御出席については、別途発表があるまで、記事にしないで下さい。

お世話になっています。マイクロンテクノロジーの広報を担当する PR 会社 ゴリンの大崎／深田です。

この度、マイクロンでは、広島工場拡張の起工を記念し、起工式を執り行う運びとなりました。本プロジェクトは、将来の AI イノベーションを支えるマイクロンの取り組みにおいて、新たな礎となるものです。あわせて、本起工は広島の地を起点とした、マイクロンの日本における新たな章の幕開けを象徴する重要な節目ともなります。

ご多用とは存じますが、ぜひ、参加いただきたく下記の通りご案内申し上げます。

急なご案内で甚だ恐縮ですが、7/1(水)午後4時まで、下記 [Forms](#) でお知らせいただければ幸いです。

リンク先：[【7月4日\(土\)開催】マイクロン、広島工場拡張 起工式 取材のご案内 - Fill out form](#)

<https://forms.cloud.microsoft/r/kQnWMGLw6e>

また、13:50～の赤澤大臣ぶら下がり会見に参加される方については、経済産業省からのお知らせをご確認いただき、上記に加えて、下記リンクにも必ずご登録いただくようお願いいたします(登録がない場合、赤澤大臣ぶら下がり会見へご参加いただくことができません)。

(経済産業省登録リンク先)：

<https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/koho-houdou/2026micron>

【登録期限】 2026年7月1日(水) 16:00

ご不明な点等、ございましたら、お気軽にお知らせくださいませ。
ご検討のほど、何卒、よろしくお願い申し上げます。

ゴリン株式会社

大崎／深田

Tel: 080-8822-0883／070-8812-1473

=== マイクロン、広島工場拡張 起工式 取材のご案内 ===

日時：2026年7月4日（土）午前9時30分～午後2時30分頃（予定）

場所：マイクロンメモリジャパン株式会社（広島県東広島市吉川工業団地7-10）

アクセス：

- 広島空港からタクシーで約40分
- 新幹線「東広島」駅からタクシーで約20分
- JR「西条」駅よりタクシーで約30分

プログラム（予定）：

9:30 同社北門集合

10:00 報道関係者向け説明会（広島工場拡張、AIメモリ技術などの説明と質疑応答）

- マイクロンメモリジャパン株式会社 代表取締役 野坂 耕太

11:30 起工式 - セレモニー（屋内会場）

（ご来賓）

- 経済産業大臣 赤澤 亮正 様
- 広島県知事 横田 美香 様
- 広島県東広島市長 高垣 廣徳 様

ほか

（マイクロン）

- マイクロンテクノロジー 社長 兼 CEO サンジェイ・メロートラ
- マイクロンテクノロジー エグゼクティブバイスプレジデント グローバルオペレーション担当 マニッシュ・バーティア
- マイクロンメモリ ジャパン株式会社 代表取締役 野坂 耕太

12:45 起工式 - 鍬入れ式（屋外会場）

13:15 昼食

13:50 ぶら下がり会見

- 経済産業大臣 赤澤 亮正 様

14:00 事後ブリーフィング

- 経済産業省 商務情報政策局 情報産業課長 南部 友成
- 経済産業省 商務情報政策局 情報産業課 デバイス・半導体戦略室長

清水 英路

ぶらさがり会見

- 広島県知事 横田 美香 様
- 広島県東広島市長 高垣 廣徳 様

14:30 終了予定

注意事項

- プログラムおよびスケジュールは変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 荒天（雨天）の際は、鍬入れ式を執り行わない場合がございます。
- プログラムの途中参加・途中退場はご遠慮いただきたくお願い申し上げます。
- 金属探知機による手荷物検査を実施いたします。ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
- 機密情報セキュリティの関係上、施設ご来館時に携帯電話のカメラにステッカーを貼らせていただきたくお願い申し上げます。通信機能のないカメラをご持参願います。
- 写真撮影は、報道関係者向け説明会、起工式セレモニー、鍬入れ式、ぶらさがり会見のみ可能とさせていただきます。その他、工場内での撮影は固くお控えください。
- 起工式セレモニーでは、同時通訳をご用意します。
- 起工式セレモニー、鍬入れ式の公式写真は、終了後、速やかに提供いたします。
- お車でお越しの際は、事前にお車のナンバーをお知らせください。駐車スペースをご用意します。

###